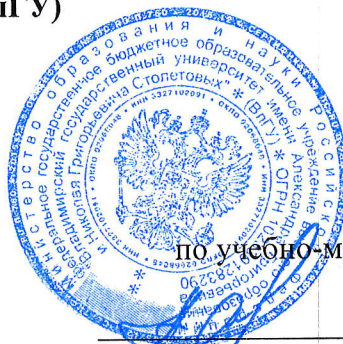


Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)



УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

« 07 » 04

2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРО- И НАНОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

Профиль/программа подготовки

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
5	6/216	36	18	36	81	Экзамен (45), КР
Итого	6/216	36	18	36	81	Экзамен (45), КР

Владимир 20 15

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физические основы микро- и наносистемной техники» является формирование у учащихся блоков физических знаний для изучения методов исследования микро и нано объектов, включающих методы наблюдения, технологии формирования и получения, а также физические основы моделирования и экспериментальных исследований специфических свойств систем микро- и нано- диапазона.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Физические основы микро- и наносистемной техники» относится к базовой части дисциплин ОПОП подготовки для направления 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника и предполагает наличие у студентов знания следующих дисциплин: «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Физика», «Химия», «Квантовая и статистическая физика», «Введение в нанотехнологии», «Компьютерное моделирование».

Успешное освоение дисциплины «Физические основы микро- и наносистемной техники» предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и готовностей, полученных при изучении указанных дисциплин и в ходе прохождения учебной практики.

Освоение дисциплины «Физические основы микро- и наносистемной техники» необходимо для изучения курсов «Материаловедение наноструктурированных материалов», «Процессы микро- и нанотехнологии», «Микрооптика и фотоника» и др., а также для эффективного выбора направлений и методов научно-исследовательской работы, выполняемой обучающимися в девятом семестре, и дальнейшей подготовки выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате изучения дисциплины «Физические основы микро- и наносистемной техники» обучающийся должен освоить следующие компетенции:

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат;

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций.

В результате освоения дисциплины «Физические основы микро- и наносистемной техники» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) **Знать:** естественнонаучную сущность явлений и процессов, возникающих в ходе исследования и применения микро и нано систем, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2, ПК-3);

2) **Уметь:** использовать соответствующий физико-математический аппарат для решения задач исследования явлений и процессов возникающих в ходе использования и применения микро и нано систем в профессиональной деятельности (ОПК-2, ПК-3);

3) **Владеть:** соответствующим физико-математическим аппаратом и способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе применения микро и нано систем, в профессиональной деятельности (ОПК-2, ПК-3).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Введение. Физика методов и техники исследования микро- и наносистем.	5	1-7	6	2	6	-	12		4/28%	-
2	Квантово-механические основы микро- и наносистемной техники.	5	8-15	8	6	8	-	20		6/27%	рейтинг-контроль №1
3	Физические основы моделирования процессов в нанотехнологии.	5	14-16	12	6	12	-	26		10/33%	рейтинг-контроль №2
4	Производство наноматериалов. Элементная база нанoeлектроники.	5	17-18	10	4	10	-	23		8/33%	рейтинг-контроль №3
Всего		5	18	36	18	36	-	81	КР	28/31%	Экзамен 45ч

Лабораторные работы

№ модуля дисциплины	№ п/п	Наименование и/или краткое содержание лабораторных работ	Трудоемкость (часов)
Раздел 1.	1	Введение. Способы получения информации о строении вещества. Атомно-молекулярные структуры по банкам КБСД («Mercury 2.3») и www Минкрисст.	4
	2	Электронная микроскопия. АСМ – «Наноэдыюкатор». Растровый электронный микроскоп.	4
Раздел 1,2.	3	Дифракционные и спектральные методы в нанотехнологии. Рентгеновские установки, дифрактометры (Порошковый Дифрактометр «D8 ADVANCE») и спектрометры (Волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр последовательного анализа «ARL ADVANT'X»).	4
Раздел 2,3.	4	Моделирование симметрии разбиений в сверх решетке. Не кристаллографические группы симметрии. Создание моделей фотонного кристалла (2D-сверхрешетка) (комплекс программ M6 – Matrix).	4
Раздел 3.	5	Конденсированное состояние вещества и его моделирование. Модель послыонного роста 2D-нанокластеров – «молекул-полимино» (программа «ПОЛ-РАСК»).	4
	6	Расчет 3D-нанокластеров меди (Cu) и антрацена (C ₁₄ H ₁₀). Анализ магических чисел. (программа «Орграф»).	4
Раздел 4.	7	Знакомство с лазерными установками для исследования	4

		наноструктур.	
	8	Знакомство с установкой пиролизного получения углеродных наноматериалов. Получение УНТ.	4
	9	Защита лабораторных работ	4
		ИТОГО:	36

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проведение лекционных занятий обеспечено специализированными аудиториями, оборудованными компьютерами и электронными проекторами, что позволяет сопровождать чтение лекций демонстрацией компьютерных слайдов.

В рамках лекционного курса используются также следующие технологии:

- Изучение реальных микро и нано объектов с помощью электронного и атомно-силового микроскопов в научных лабораториях кафедры. Компьютерные симуляции роста и динамики нано объектов.

- Технология проблемного обучения (case-study). При рассмотрении вопросов практического применения рассмотренного теоретического материала, используется диалог со студентами на предмет возможных способов решения поставленной задачи.

Встречи с учеными и специалистами, работающими в направлении развития и использования перспективных наносистем и нанотехнологий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

а) вопросы рейтинг-контроля:

Рейтинг-контроль 1

1. Микро и нано структуры. Особенности и свойства.
2. Физические принципы работы растрового электронного микроскопа.
3. Физические принципы оптической микроскопии. Пределы разрешения.
4. Физические принципы работы туннельного электронного микроскопа.
5. Физические принципы работы зондового и атомно-силового микроскопов.
6. Гипотеза де Бройля? В каком микроскопе «работают» волны де Бройля?
7. Состояние системы. Уравнения Шредингера. Физический смысл волновой функции.
8. Квантовомеханические задачи. Частица в потенциальном ящике.
9. Квантовомеханические задачи. Квантовомеханический осциллятор.
10. Квантовомеханические задачи. Туннельный эффект.
11. Квантовомеханические задачи. Квантовый осциллятор.

Рейтинг-контроль 2

1. Устройство рентгеновского флуоресцентного спектрометра.
2. Устройство рентгеновского монокристалльного и порошкового дифрактометра.
3. Особенности энергетических спектров атомов, молекул и твердых кристаллических тел.
4. Основные представления зонной теории твердых тел. Методы определения структуры твердых тел.
5. Зонная структура диэлектриков.
6. Зонная структура полупроводников.

7. Зонная структуры металлов.
8. Дифрактометрические методы для исследования моно-, поли- и квазикристаллов.
9. Квазичастицы. Свойства и энергия квазичастиц.
10. Статистические свойства квазичастиц. Теплоёмкость и электропроводность.
11. Уровни Ферми. Поверхность Ферми.

Рейтинг-контроль 3

1. Кооперативные эффекты в микро и нано системах. Самоорганизация.
2. Физические основы процессов самоорганизации.
3. Образование поверхностных структур под действием лазерного излучения.
4. Основы нано структурного анализа. Физические и химические свойства нано структур.
5. Классификация нано систем. Фотонные кристаллы. Квантовые точки.
6. Гетероструктуры. Сверхрешетки и их симметрия.
7. Элементная база нано электроники. Производство наноматериалов.
8. Физико-химические основы производства УНТ.
9. Графен. Свойства и способы получения.
10. Установки для создания одномерных гетеро структур.
11. Сборка структур и сверх решеток в атомно силовом микроскопе.
12. Лазерные нанотехнологии. Перспективные развития техники для нано технологий.

б) Вопросы к СРС:

1. Какое устройство должна иметь линза в электронном микроскопе?
2. Разрешающая способность оптической, электронной и ионной микроскопии.
3. Физика построения изображения в оптическом и электронном микроскопах.
4. Иммерсионная микроскопия.
5. Какую роль играют решетки в спектральных приборах?
6. Имеем: 1) n-нейтроны; 2) α -частицы; 3) e⁺-позитроны; 4) протоны. В каких нано технологических системах используются волновые свойства этих элементарных частиц?
7. Что произойдет со структурой энергетических уровней, если атомы объединяются в нано кластеры или в твердое тело?
8. Для какой нано структуры использовалось в расчетах нестационарное уравнение в четырехмерном пространстве?
9. Механизмы перехода в сверхпроводящее состояние.
10. Параметр порядка и функционал Гинзбурга-Ландау.
11. Какие частицы и какое явление определяет структуры при абляции лазером?
12. В полупроводниковом нано кластере появился экситон. Как рассчитывать для него спектр излучения?
13. Какое воздействие на нано кластер окажет процесс превращения пиона в два фотона? Какой тип взаимодействия «работает в АСМ»?
14. Что общего имеют нано кластер и одномерный «потенциальный ящик»? Как узнать форму трехмерного «ящика», образованного нано кластером, квантовой точкой?
15. Какое взаимодействие является основным для нано кластеров?
16. Какое взаимодействие «работает» в масс-спектрографе?
17. Процессы самоорганизации. Механизмы возникновения структур.

в) Вопросы к экзамену:

1. Техника исследования микро- и нано систем. Классификация установок.
2. Пределы разрешения оптических и электронных микроскопов.
2. Дифракционные приборы для нано технологий.
3. Растровый, туннельный, зондовый и АСТМ - электронные микроскопы.
4. Приборы для молекулярно-лучевой эпитаксии. Масс-спектрограф.

Спектральные приборы.

5. Квантовомеханические системы. Математический аппарат квантовой механики. Операторы.
6. Состояние системы. Уравнения Шредингера. Физический смысл волновой функции.
7. Частица в потенциальной яме. Туннелирование частиц.
8. Квантовомеханические задачи. Частица в потенциальном ящике.
9. Квантовомеханический осциллятор.
9. Гипотеза Планка. Каковы основные характеристики фотона?
10. Гипотеза де Бройля? Какие свойства микрообъекта отражает соотношение неопределенностей Гейзенберга?
11. Основные положения квантовой механики. Стационарное и нестационарное уравнения Шредингера.
11. Квазичастицы. Масса и энергия квазичастиц.
12. Статистика бозонного газа. Лазеры.
13. Статистика фермионного газа. Поверхность и энергия Ферми.
14. Особенности энергетических спектров атомов, молекул и твердых кристаллических тел. Основные представления зонной теории твердых тел.
15. Методы определения структуры твердых тел. Дифрактометрические методы для исследования моно-, поли- и квазикристаллов.
16. Нано структуры и нано технологии: нано трубки, одноатомные слои, квантовые точки, гетероструктуры и сверхрешетки.
17. Физико-химические методы получения нано объектов. Основы молекулярно-лучевой эпитаксии.
18. Основные квантоворазмерные эффекты. Эффект кулоновской блокады.
19. Физические основы электронной микроскопии. Типы современных электронных микроскопов.
20. Методы нано структурного исследования кластеров. Физические основы масс – спектроскопии.
21. Аппаратура для проведения дифракционных исследований нано материалов.
22. Аппаратура для масс-спектроскопических исследований.
23. Аппаратура для молекулярно-лучевой эпитаксии.
24. Установки для получения нано углеродных материалов.
25. Применение и перспективы развития нано технологий. Элементы метрологии в нано технологиях.

г) Примерные темы курсовых работ:

1. Электронная микроскопия в нанотехнологии.
2. Применение лазеров в нанотехнологии.
3. Дифракционные методы и аппаратура для определения структур молекул.

4. Базы структурных дифракционных данных и их использование в нанотехнологии.
5. Аппаратура малоуглового рассеяния рентгеновских лучей и ее применение в нанотехнологии.
6. Атомносиловой микроскоп. Устройство наноэдьюкатора.
7. Спектральные методы в нанотехнологии.
8. Современные трудности в создании экспериментальной базы нанотехнологии.
9. Алгоритмы и программы моделирования нанокластеров.
10. Методы оптической голографии.
11. Оптические наноантенны.
12. Мезоструктуры из наноструктур.
13. Основы наноструктурного анализа.
14. Производство наноструктурированных материалов.
15. Исследование характеристик наноструктурированных материалов.
16. Нанопористый оксид алюминия. Получение и свойства АОА.
17. Применение нанопористого оксида алюминия.
18. Моделирование молекул оксида алюминия для наноструктурного анализа.
19. Исследование «магических чисел» в наноструктурах.
20. Определение симметрии нанокластеров.
21. Нанопотоника. Способы получения материалов для нанопотоники.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. Методы получения и свойства нанообъектов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.И. Минько, В.В. Строкова, И.В. Жерновский, В.М. Нарцев. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013.
2. Особенности электропроводности наноструктурированных систем : учеб. пособие / С. М. Аракелян [и др.] ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 108 с. – ISBN 978-5-9984-0585-3.
3. Компьютерное моделирование наночастиц и наносистем [Электронный ресурс] / Заводинский В.Г - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013.

б) дополнительная литература:

1. Рамбиди, Н.Г. Физические и химические основы нанотехнологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Рамбиди, А.В. Берёзкин. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2009. — 454 с.
2. Бычков, С.П. Физические основы микро- и нанотехнологий [Электронный ресурс]: . — Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана), 2009. — 175 с.
3. Лазерное наноструктурирование материалов: методы реализации и диагностики: учеб. пособие / С.М. Аракелян [и др.] ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. – 140 с. ISBN 978-5-9984-0083-4

в) периодические издания:

1. Успехи физических наук www.ufn.ru
2. Журнал технической физики <http://journals.ioffe.ru/>

3. Журнал композиты и нано структуры <http://www.issp.ac.ru/journal/composites/russian.html>

г) интернет-ресурсы:

1. Фундаментальные основы нано наук и компьютерный инжиниринг наносистем
<http://compnano.lgb.ru/theory/>


**8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)**

Преподавание дисциплины предусматривает применение мультимедийных презентаций и компьютерных симуляций, что обеспечивается проведением занятий в оборудованных мультимедийным оборудованием аудиториях кафедры ФиПМ.

Для обеспечения проведения практических работ имеются компьютерные классы кафедры ФиПМ.

Для обеспечения проведения лабораторных работ имеются специализированные учебно-научные лаборатории, оборудованные современным оборудованием (лаб. 107-3, 107а-3, 419-3, 123-3).

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

Рабочую программу составил профессор кафедры ФиПМ, Бутковский О.Я. 
(ФИО, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) Ан Антимова А.А. Ш. елец, инженер - влад
отдела ФКП "ГИП Радуга"
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ФиПМ
Протокол № 11 от 07.04.15 года
Заведующий кафедрой _____ Аракелян С.М.
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника
Протокол № 11 от 07.04.15 года
Председатель комиссии _____ Аракелян С.М.
(ФИО, подпись)

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____